4 5/3/2885

Patent number:

JP60066865

Publication date:

1985-04-17

Inventor:

**MURAKI AKIRA** 

Applicant:

**TOPPAN PRINTING CO LTD** 

Classification:

- international:

G09F9/35; H01L21/312; H01L27/12

- european:

H01L29/78

Application number:

JP19830176716 19830924

Priority number(s):

JP19830176716 19830924

## Report a data error here

#### Abstract of JP60066865

PURPOSE:To prevent the damage of the surface of a substrate and to block the diffusion of alkaline components from the substrate by a method wherein an organic polymer layer by plasma polymerization is formed on the substrate, when the thin film transistor is formed on the transparent substrate of glass or quartz. CONSTITUTION:An organic polymer film 8 of hydrocarbon series is formed on the transparent substrate 1 made of glass or quartz by the reduced pressure glow discharge of a hydrocarbon gas of methane, ethane, acetylene, ethylene or benzene. Next, a gate electrode 2 is provided at the center of this surface and then covered with a gate insulation layer 6, and an amorphous Si layer 5 is provided thereon into said transistor. Such a manner allows no decrease in the transparency due to the damage of the substrate 1 during the manufacturing process of the transistor because the chemical properties of the film 8 are extremely stable, and facilitates the manufacture because of durability to a temperature of approx. 400 deg.C.

98日本国特許庁(JP)

100 特許出額公開

# ❷ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-66865

⊕Int\_Cl.⁴ H 01 L 29/78 # G 09 F 9/35 H 01 L 21/312 27/12 庁内整理番号 8422~5F ❷公開 昭和60年(1985) 4月17日

8422-5F 6615-5C 7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 薄膜トランジスタの製造方法

**維別記号** 

60発明者 村木 明良 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 60出 翻人 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号

明 級 等

# 1. 発明の名称

羅展トランジスタの製造方法

#### 2.特許額求の範疇

(()ガラスもしくは石英の通明装板上に得収トラングスタを形成する際、物配のガラスもしくは石 長の決別落板上にプラズマ重合による有機ポリマー州を形成し、しかるのち存扱トラングスタを形成することを特徴とする導展トラングスタの製造 方法。

#### 3.発射の群劇な説別

本売明は稼襲トランジスタの製造方法に係わり、 特にシリコン系の材料を用いて、ガラスあるいは 信気場板の上に海底トランジスタの半辺体後限を 製造する方法に関する。

近年、在品を利用してマトリクス表がを行なう 表示投表の開発が各方面で活発に行なわれている。 時に散板線管(ブラウン管)に変えて表品による 調明テレビを実現する場合、画像の郵動を精神す るものとして理験トランジスタ(Tain Pilm Transister : 以下単に下草でという)が重要 視されている。丁をでをガラスあるいは石英等の 透明搭板上に形成する場合、当然ながら、一様に 絡されたアモルファスシリコン層や歌化症常膜を 所望部分だけ到し、不必要な部分をエッテング線 去する工程があるのであるが、この数、下地の患 明羞板もエッテング剤に使されるという 問題があ

(4)

## 滑車 60- 66865(2)

あるが、その副抗率が2.0 倫定であり、透射基板(IIIの組折率1.5 とかなり差があるため、ゲート的 域が固と透明落板(III とが接する部分でかなり光承 基本が落ちる。よって第1個に示すように、ゲートを無限側は、TPTが存在する部分とその近傍 の領域内にその範囲をとどめ、液晶彫画の画楽部 には寝化産業のゲート能標度(IDを存在させないよ うエッチング酸なするため常化産業のみを選択的 化学的性質が近似するため常化産業のみを選択的 にエッチングすることが緩めて出煙である。

この事情を、第2回回ーは化素いて観明すると、 低コストのカラス数を透明差板に用いる場合、透 明析板(III とに保護膜(II)として二酸化ケイ素(&iQ)、 彼化アルミニウム (A&Q)、、強化磁素等の薄膜を 論してからずドマを影成することがあるが、この 場合においても、ゲート絶縁層切と保護師(Tを選 別してエッチングすることは困難である。すなわ も、32回側において、保護値(Pの上にゲート電 傾四、現化磁素減(II) およびアモルファスシリコン 層的を図のように機関し、第2回口に示すように、アモルファスシリコン層のと電化体来側的を部分的にエッチングし、所望形状の半導体層のとグート総数目的を努る。しかし、この時保護層(7)もその表面が侵されて、表面にくもりを生じ湿明性が着しく阻害される。この現象は、保護層(7)が無い場合には、無明維板(1)の表面にて内様に起こり、光透過率が低下して液晶表示線低の電電板として長だ不都合なものとなる。

実際的には、ゲート 熱最易(6)をエッテンタする 事度を落として、適明若被(1)と 別化値素線(6)の干 許色を見ながらエッテンタを行ない。ガラスへの グメージを最小限にするようにしているが、エッ テングの進行の不均一もあって。九波道本を低下 させる損傷は飛げられない。

本発明は上記のような欠点の生じない存態トランジスタの製造方法であって、具体的には、ガラスもしくは石英の透明兼板上は、ブラズマ場合法による製化水業系もしくはファ化炭素系の有機ポリマー層を形成し、しかるのち遅緩トランジスタ

な形成することで、表明基板の表面が携傷するの を助止したことを特徴とする。

本発明の実施単位を示す関連の国3関目~に氏 非いて以下放明すると、透明着板(1)の上面にまず プラズマ宣会法による從化水楽系の存録ポリマー 威側を形成する。数有機ポリマー雌同は、メダン (Cik)、エメン (Cill)、アセテレン (Cilli)、エテ レッ (CJL) 、ペンセッ (CJL) 等の段化水素ガスの 滅圧グロー放出によって容易に得られる。何えば、 半行平担限のプラメマ化学的気温蒸着装置を用い て、反応炉内を2×10<sup>-®</sup>Torr 以下に抑気し、次い で、メタンガス等の段化水業系ガスを、ガスコン トローラーを用いて進世圧力で反応更に導入し、 済明共報(I)の制度200~400℃に保わ、グロ 一放電を開始する。放電時の圧力、電流管度は、 それぞれ 0.0 1~ 1 0 Torr、0.0 1~ 1 0 W | 程 **此であり、可視先波遜半80%以上の存録ポリマ** 一般間が容易に得られる。風折率も、ガラスの調 折水も1~15限座に充分近づけるととができる。 何様にファ化炭素系のガスを削いれば、ファ化

本発明の非政トランジスタの製造方法は、以上のようなものであり、本発明によれば、プラズマ豊合による有機ポリマー底が、化学的性質が振めて安定であることを利用し、解談トランジスタの製造中において透明基板が損傷してその透明性が低下するのを妨ぐものである。そればかりでなく、プラズマ豊合法による有機ポリマー級は、400℃程度の高温に耐える等の性質があるから、

放品表示駆動用電低板の製造工程においてしばしば行なわれる加熱処理に耐えられるという好都合さがある。付買すれば有機ポリマー傾は、ガラス等の透明基板からアルカリ成分が不純物として拡放してくるのを防ぐものでもある。

# 4. 図面の簡単な説明

第(図は存属トランジスタの一例を示す要部所面面、第2関(a)~(c)は従来の海線トランジスタの製造法の欠点を示す説明団、第3関(a)~(c)は本発明の毎線トランジスタの製造方法の一実施例を示す説明図である。

(1)…透明基板

ロッケート重要

(3) -- ソーコ

(4) … ドレイン収集

⑤…半導休層

的…ゲート数量層

171 … 保護旗

(8)~有機ポリマー展

特許出版人· 凸版印刷技式会社 代表者 能 本 和 夫

# 新四年60- 68865(3) 到 2 回 (a) (b) (b) (c)

